



POLITECNICO DI TORINO
Corso Duca degli Abruzzi 24

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INDUCTIVELY COUPLED PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (ICPCVD)

CIG 796950211A - CID 321-15 – CUP E15D18000350007 – CUI F00518460019201900102

SEDUTE DI GARA

I seguenti prospetti elencano le sedute pubbliche e riservate tenutesi per l'espletamento della procedura in titolo. Per ciascuna delle sedute indicate sono stati redatti e sottoscritti i relativi verbali.

SEDUTE PUBBLICHE ***DATA***

Prima	09.09.2019
Seconda	17.09.2019
Terza	07.10.2019
Quarta	25.10.2019

SEDUTE RISERVATE ***DATA***

Prima	07.10.2019
Seconda	18.10.2019